

中堅社員・中間管理職向け KIP会研修プログラム

『中堅社員・中間管理職のためのブラッシュアップ研修』 より良い人間関係を築くコミュニケーションの体得 【全3回プログラム】

中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、企業が経営環境に柔軟に対応し成長を続けるためには、第一線で活躍する中堅社員の能力向上は不可欠です。

KIP会では、入社5年～10年程度の中堅社員や、これから管理職に就く方、または管理職に就いたばかりの方を対象に、リーダーとして身に付けておきたい、円滑な対人関係構築のためのコミュニケーションスキルを体得する研修を開催しています。部下・後輩育成のためのモチベーション向上のポイントを学び、自社育成プログラムのバージョンアップにつなげます。ぜひご参加ください。

◇ 開催概要 ◇

第1回	令和4年10月14日(金)	10:00～16:00
第2回	令和4年11月14日(月)	10:00～16:00
第3回	令和4年12月13日(火)	10:00～16:00

主催：公益財団法人神奈川産業振興センター KIP会

対象：中堅社員・中間管理職の方

目的：自己管理能力を高め、部下(後輩)の能力とモチベーション向上を図るための効果的なコミュニケーションを体得する

料金：(全3回分) ※原則、全日程参加でお願いいたします。

受講料	KIP会会員：5,000円	一般：10,000円
-----	---------------	------------

※ お申込受理後ご請求書をお送りしますので振込にてお支払ください。

定員：24名 (先着順)

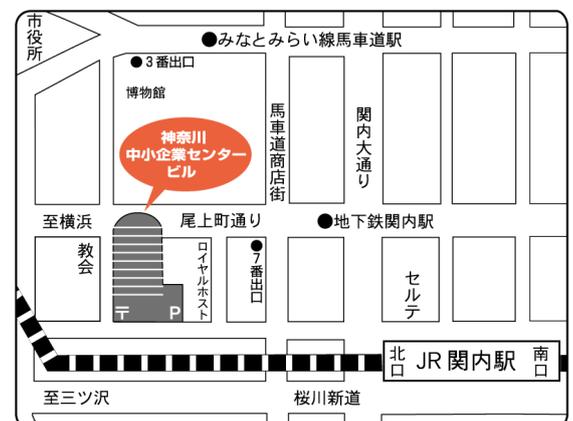
申込：裏面の「参加申込書」に必要事項を記載の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。

令和4年9月30日(金) 16時まで

* 定員に達し次第締め切ります。

会場：神奈川中小企業センタービル
(横浜市中区尾上町5-80)
第1回・第2回 13階 第2会議室
第3回 14階 多目的ホール

【会場案内】



- 横浜市営地下鉄 関内駅7番出口より徒歩2分
- JR 関内駅北口より徒歩5分
- JR 桜木町駅より徒歩7分
- みなとみらい線 馬車道駅3番出口より徒歩7分

◇ 研修プログラム・お申込は裏面をご覧ください ◇

◇プログラム◇

第1回	10月14日(金) 10:00~12:00 13:00~16:00	コミュニケーションの基本/意識とスキルの体得 ・人間関係構築のためのコミュニケーション ・コミュニケーションの傾向 ・業務運営とコミュニケーション ・他者理解のための自己理解
第2回	11月14日(月) 10:00~12:00 13:00~16:00	リーダーのコミュニケーション/影響力 ・思考と行動の癖を理解する ・リフレーミング(ワーク) ・モチベーションを高めるコツ ・自己管理能力を高める(レジリエンス)
第3回	12月13日(火) 10:00~12:00 13:00~15:30 15:30~16:00	効果的な育成に向けて/具体的行動 ・コーチングスキルの応用/タイプ別対応 ・他者理解/かかわり方のポイント/分析・個別フィードバック ・課題の明確化と解決のヒント ・振り返りと次のステップへの行動(相互フィードバックによる気づき) 交流会(自由参加/軽食とお飲み物を用意します。)

◆講師プロフィール◆



(株)日本人材開発センター 取締役 研修事業部長 **上原 歌織 氏**

- ・大手企業の秘書を経て、全日本作法会教授。
- ・大手研修会社の専属講師を経て現職。
- CS・人材育成コンサルティング、レジリエンス、アンガーマネジメント、マナー、コミュニケーション、ストレスマネジメント等で活躍。

----- 切り取らず、このままお送りください -----

令和4年度 中堅社員・中間管理職のためのブラッシュアップ研修 受講申込書

年 月 日

貴社名				KIP会会員	・	一般		
	(○印でご選択ください)							
所在地	〒							
ご連絡担当者				所属/役職				
TEL				FAX				
E-mail								

※3名を超える場合はコピーでご対応ください。

参加者氏名	フリガナ	年齢	性別	所属/役職	交流会(12/13)の参加
					参加・不参加
					参加・不参加
					参加・不参加

ご記入いただいた個人情報は、本講座開催の目的に使用いたします。また、ご記入いただいた個人情報をもとにKIP会から各種お知らせやセミナー開催案内等お送りすることがあります。

【お申込み・お問合せ】

公益財団法人神奈川産業振興センター

KIP会事務局

TEL : 045-633-5149

FAX : 045-633-5018

kipmember@kipc.or.jp